



平成 28 年 1 月 21 日
内 閣 府
政策統括官(科学技術・イノベーション担当)

ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会（第 2 回）の開催について

ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会について、下記のとおり第 2 回を開催いたします。本会議は、一般に公開する形を予定していますので、傍聴を希望される方は、以下の要領により事務局に登録してください。

1. 日 時：平成 28 年 1 月 26 日（火）15：30～17：30

2. 場 所：中央合同庁舎第 4 号館（2 階）共用第 3 特別会議室
（東京都千代田区霞が関 3 - 1 - 1 TEL：03-5253-2111）
地下鉄東京メトロ「国会議事堂前駅」、「霞が関駅」下車又は「虎ノ門駅」下車

3. 議 事（予定）

- （1）統合型材料開発システム関連施策の概要と進捗
- （2）統合型材料開発システムに関する論点整理
- （3）今後の進め方

4. 一般傍聴者の受付

傍聴を希望される方は、1 月 25 日（月）10 時までに、氏名、所属、連絡先（電話、メールアドレス）等を受付フォーム（<https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0157.html>）にて御連絡ください。席に限りがありますので、希望が多い場合は、抽選とさせていただきます。傍聴を御遠慮いただく場合に限り、1 月 25 日（月）17 時までに連絡させていただきます。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は開催案内（本紙）及び身分証明書等を持参してください。

5. 報道関係傍聴者の受付

傍聴を希望される方は、1 月 25 日（月）10 時までに、氏名、所属、連絡先（電話、メールアドレス）等を受付フォーム（<https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0157.html>）にて御連絡ください。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は身分証明書を持参するとともに、社名腕章等を着用してください。

（問合せ先）内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
共通基盤技術グループ：横 田 電話：03-6257-1334（直通）

総合科学技術・イノベーション会議の HP はこちら
<http://www8.cao.go.jp/cstp/index.html>